

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和8年4月10日

国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14

○第1号

### 1 調達内容

(1) 品目分類番号 24

(2) 導入計画物品及び数量 ウエハ表面プラズマ活性化装置 一式

(3) 調達方法 購入等

(4) 導入予定時期 令和9年9月

(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件  
φ12 インチウエハおよび φ12 インチウエハ用ダイシングフレームに対応する2系統のロードポートおよびチャンバーを備えること。

各チャンバーに2つ以上のプラズマ源を搭載し、それぞれを独立操作および同時印可できること。

2 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限 令和8年5月15日17時00分(郵送の場合は必着のこと。)

(2) 提供先 〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1 国立大学法人横浜国立大学財務部 経理課契約第一係 杉山 恵梨子 電話 045-339-3241

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間 令和8年4月10日から令和8年5月15日まで。

(2) 交付場所 上記2(2)に同じ。

4 その他 この導入計画の詳細は導入説明書によ

る。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

### 5 Summary

(1) Classification of the products to be procured : 24

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: Plasma activation system

(3) Type of the procurement : Purchase

(4) Basic requirements of the procurement :

The system shall include two sets of load ports and chambers, one for φ12 inch wafers and one for φ12 inch wafer dicing frames.

Each chamber shall contain at least two plasma sources that shall be operable independently or simultaneously.

(5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 15 May, 2026

(6) Contact point for the notice :SUGIYAMA Eriko, Accounting and Contract Division, Finance Department,National University Corporation Yokohama National University, 79-1 Tokiwadai Hodogaya-ku Yokohama-shi 240-8501 Japan, TEL 045-339-3241